

Harmonogram JESIENNEJ sesji egzaminacyjnej - rok 2020/2021

STUDIA DZIENNE

Studia I stopnia – I rok

Ciąg Grupa Data	MTMX-121	IBAME-122 IBM-E	CIĄG A				CIĄG B			
			IP-121	IP-122	IP-123, MT-126	MT-125	MT-121	MT-122	MT-123	MT-124
03.09			Ogólnouczelniany egzamin z JO (według zgłoszeń)							
04.09										
05.09										
06.09	MCN (sem. II) 9:00 AM	ME (sem. I) godz. 9 ¹⁵ – 11 ⁰⁰	MATEMATYKA I (sem. I) - egzamin poprawkowy + warunki godz. 9 ¹⁵ - 11 ⁰⁰							
07.09		FIZ (sem. II) godz. 11 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰								
08.09	EPH (sem. I) 9:00 AM	MWM (sem. II) 8 ¹⁵ - 11 ⁰⁰	MECHANIKA (sem. II) godz. 8 ¹⁵ - 11 ⁰⁰							
09.09		ANAL2 (sem. II) godz. 14 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰								
10.09	ELCR (sem. II) 9:00 AM		ZASADY PROGRAMOWANIA STRUKTURALNEGO I (sem. I) godz. 9 ¹⁵ - 11 ⁰⁰							
11.09										
12.09										
13.09		WELE (sem. II) godz. 12 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰	MATEMATYKA II (sem. II) – egzamin poprawkowy + warunki godz. 8 ¹⁵ - 11 ⁰⁰							
14.09										
15.09			FIZYKA I (sem. II) godz. 8 ¹⁵ - 11 ⁰⁰							
16.05										

Harmonogram JESIENNEJ sesji egzaminacyjnej - rok 2020/2021

STUDIA DZIENNE

Studia II stopnia – rok I

Grupa Data	IB000-211	IPS					
03.09		SMM (sem. I) godz. 9 ¹⁵ -12 ⁰⁰			ZTS (sem. I) (I – termin) godz. 9 ¹⁵ – 12 ⁰⁰		
04.09							
05.09							
06.09	FIZ_IB (sem. III) godz. 9 ¹⁵ – 11 ⁰⁰						
07.09		SNER (sem. I) godz. 9 ¹⁵ - 11 ⁰⁰					
08.09	ZTPDM (sem. III) godz. 9 ¹⁵ - 11 ⁰⁰						
09.09	PSB (sem. III) (sem. I) godz. 8 ¹⁵ - 11 ⁰⁰	MEN (sem. I) godz. 11 ¹⁵ – 14 ⁰⁰					
10.09		SMC (sem. II) godz. 9 ¹⁵ – 12 ⁰⁰					
11.09							
12.09							
13.09	RDTR (sem. II) godz. 11 ¹⁵ – 13 ⁰⁰	NNSI (II – termin) godz. 9 ¹⁵					
14.09	WDM (sem. III) godz. 9 ¹⁵ – 11 ⁰⁰	PMO (sem. I) godz. 9 ¹⁵ - 11 ⁰⁰					
15.09	MTD (sem. II) godz. 11 ¹⁵ - 14 ⁰⁰						
16.09							

	Tryb zdalny
	Zdalny mieszany
	Stacjonarny mieszany
	Stacjonarny

Harmonogram JESIENNEJ sesji egzaminacyjnej - rok 2020/2021

STUDIA DZIENNE

Objaśnienia użytych skrótów:

AAG	- Algebra and Geometry	OFT	- Optical Fiber Technology
ABI	- Aparatura biomechaniczna	OI1	- Optyka instrumentalna I
AKE	- Aktuatoryka elektryczna	OMS	- Optical microsystems
AKU	- Podstawy akustyki i elektroakustyki	ONMP	- Opto-numeryczne metody pomiaru
ANAL2	- Analiza 2	ONMT	- Opto-numerical Methods and Testing
AUJ	- Audyty jakości	OPTM	- Optomechatronics
AUP	- Automatyka przemysłowa	PA	- Podstawy automatyki
BEM	- Budowa i eksploatacja urządzeń mechatroniki	PMO	- Podstawy mikroskopii optycznej
BMINZ	- Biomechanika inżynierska	POMED	- Podstawy obrazowania medycznego
BOAC	- Basis of Automation and Control I	PPO	- Polowe pomiary optyczne
CALC1	- Calculus I	PRD	- Podstawy realizacji dźwięku
CALC2	- Calculus II	PSA	- Projektowanie systemów automatyki
CALC3	- Calculus III	PSB	- Przetwarzanie sygnałów biomedycznych
DAFO	- Diffraction and Fourier Optics	PSBD	- Podstawy systemów baz danych
DPP	- Diagnostyka procesów przemysłowych	PSF	- Projektowanie systemów funkcjonalnych
DTP	- Podstawy poligrafii i projektowania DTP	PTB	- Podstawy technik badań urządzeń precyzyjnych
EAMEB	- Elektroniczna aparatura medyczna	PTM	- Podstawy teorii mechanizmów
ELCR	- Electric Circuits	PTS	- Przetwarzanie sygnałów
ELCS1	- Electronics 1	PW1-TSIS	- Przedmiot wariantowy 1 - "Technika światłowodowa i sensory"
ELE1	- Elektronika 1	RDTR	- Radioterapia
ELM	- Elementy i podzespoły mechatroniczne	ROB	- Robotyka
ENPH	- Engineering Physics	SAP	- Systemy automatyzacji produkcji
EUM	- Eksploatacja urządzeń mechatronicznych	SAU	- Systemy automatyki
FI2	- Fizyka 2	SBI	- Systemy Business Intelligence
FIB	- Fizykomedyczne podstawy inżynierii biomedycznej	SEPO	- Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych
FIZ	- Fizyka	SIRDM	- Standardy i rejestracja danych multimedialnych
FLM1	- Fluid mechanics I	SIWP	- Systemy informatyczne w przemyśle
FMD2	- Fine Machine Design II	SMC	- Systemy mechatroniczne
FOP	- Fundamentals of Photonics	SMM	- Systemy mikroprocesorowe w mechatronice
FOT	- Podstawy fotoniki	SMPM	- Systemy pomiarowe
IAP	- Inteligentna aparatura pomiarowa	SMPW	- Skaningowe metody pomiarów współrzędnościowych
INOP	- Instrumental optics	SNER	- Serwonapędy elektryczne robotów
INOP	- Instrumental optics	SOR	- Sterowanie i programowanie robotów
IPR	- Image Processing and Recognition	SPC	- Sterowanie procesów ciągłych
IPR	- Inżynieria oprogramowania	SPD	- Sterowanie procesami dyskretnymi
IUD	- Identyfikacja układów dynamicznych	SPWT	- Sensory i przetworniki wielkości termodynamicznych
KMG	- Komputerowe modelowanie geometryczne	STM	- Sensory w technikach multimedialnych
LTC	- Laser Techniques	STUT	- Sterowanie urządzeń technologicznych
MCN	- Mechanics	TEL	- Technika laserowa
MCS	- Mechatronic Systems	TELM	- Systemy telemedyczne
MEL	- Materiały elektroniczne	TES	- Teoria sterowania
MEN	- Matematyka - Metody numeryczne	TEW	- Technika wizyjna
MNN	- Metody numeryczne	TINF	- Transmisja informacji
MEP	- Metrologia przemysłowa	TLB	- Techniki laboratoryjne i badawcze
MiNE	- Mikro- i nanoukłady elektroniczne	TOE	- Technologia obwodów elektronicznych
MNT	- Mikro/nanotechnika	TPW	- Teoria Pomiarów Współrzędnościowych
MOP	- Medical Optics	TTV1	- Technika telewizyjna 1
MOS2	- Mechanics of Structures II	UAP	- Urządzenia automatyzacji produkcji
MPR	- Metodyka projektowania urządzeń mechatronicznych	UIZE	- Układy i zespoły elektroniczne
MRP	- Maszyny i roboty pomiarowe	UMD1	- Urządzenia multimedialne - I
MSI	- Metody sztucznej inteligencji	UPSK	- Urządzenia peryferyjne systemów komputerowych
MSWBP	- Metody statystyczne w badaniach przemysłowych	WDM	- Wybrane działy matematyki
MSYP	- Modelowanie systemów pomiarowych	WELE	- Wstęp do elektrotechniki
MTD	- Matematyka dyskretna	ZBR	- Zasady budowy robotów
MTL	- Programowanie w systemie MatLab	ZPIN	- Zarządzanie projektem informatycznym
MTRL	- Metrology	ZSDO	- Zaawansowane systemy diagnostyki obiektów technicznych
MWM	- Mechanika i wytrzymałość materiałów	ZSDO	- Zaawansowane systemy diagnostyki obiektów technicznych
NM1	- Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatroniki I	ZTP	- Zaawansowane techniki programowania
NMOT	- Numerical Methods in Optical Techniques	ZTPDM	- Zaawansowane techniki przetwarzania obrazowych danych medycznych
NNMT	- Nanometrologia / Nanometrology	ZTPTP	- Zaawansowane techniki pomiarowe w topografii powierzchni
NNSI	- Nowoczesne narzędzia sztucznej inteligencji w robotyce mobilnej	ZTS	- Zaawansowane techniki sterowania
OFD	- Optyka fourierowska i dyfrakcyjna	ZPIN	- Zarządzanie projektem informatycznym
OFD	- Optyka fourierowska i dyfrakcyjna	NEM	- Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatronicznych
OFFM	- Optical full-field measurement		